

國立交通大學 工學院專班--半導體材料與製程設備學程 系(所)96 學年度第 一 學期課程計畫表

當課 學 期號	永課 久號	課 程 名 稱		必 選 修	學 分	時 數	教 師  人事代碼	上 課 時 間					
		中 文	英 文(有永久課號者免填)					一	二	三	四	五	六
6U00	ISE 5202	低介電材料及製程技術	Low Dielectric Constant Materials and Processing Technologies	選	3	3	呂志鵬 T9353						EFG EF205
6U01	ISR 5601	半導體製造技術導論	Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology	選	3	3	張 翼 T8802	IJK EF205					
6U02	ISR 5602	電漿與薄膜製程技術	Plasma and Thin Film Technology	選	3	3	張 立 T8627					IJK EF205	
6U03	ISR 5603	半導體製程設備概論	Introduction to Semiconductor Equipment	選	3	3	游欽宏 PT809			IJK EF205			
6U04	ISR 5604	電子與光電材料	Electronic and Optoelectronic Materials	選	3	3	吳耀銓 T8825				IJK EF205		
6U05	ISR 5606	材料科學與工程導論	Introduction to Materials Science and Engineering	選	3	3	陳 智 T8925		IJK EF205				
6U06	ISE 5301	專題討論	Seminar	必	3	3	張 立 T8627 林宏洲 T8918 鄭惟中 T9401						BCD EE324
6U07	ISE 5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						

備註：碩士論文研究限制有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修